STN Karlsruhe

L3 ANSWER 1 OF 1 WPIDS COPYRIGHT 2005 THE THOMSON CORP on STN

ACCESSION NUMBER: 1988-288704 [41] WPIDS

1

DOC. NO. CPI: C1988-128115

TITLE: Single crystal prepn. - involves applying vertically

moving magnetic field to raw material melt.

DERWENT CLASS: J04 L03

PATENT ASSIGNEE(S): (TOKE) TOSHIBA KK

COUNTRY COUNT:

PATENT INFORMATION:

PATENT NO KIND DATE WEEK LA PG MAIN IPC

JP 63210092 A 19880831 (198841) * 5 <--

APPLICATION DETAILS:

PATENT NO	KIND	APPLICATION	DATE
JP 63210092	Α	JP 1987-41343	19870226

PRIORITY APPLN. INFO: JP 1987-41343 19870226

INT. PATENT CLASSIF.: C30B015-00

BASIC ABSTRACT:

JP 63210092 A UPAB: 19930923

A moving magnetic field in the vertical direction is applied to the raw material melt in a crucible for the withdrawal of a single crystal, to effect agitation.

The up-and-down movement of the magnet drives the melt by the principle of a linear motor. By selecting the shape of the magnet, its disposition and the AC frequency, the depth of agitation can be controlled. The agitation is controlled by adjusting the magnetic-flux density.

ADVANTAGE - The agitation caused by the up-and-down movement of the magnetic field ensures uniformity of compsn., and temp.. The resultant single crystal is flawless and of uniform quality. The induced agitation gives good reproducibility and controllability. 0/4

FILE SEGMENT: CPI FIELD AVAILABILITY: AB

MANUAL CODES: CPI: J04-A04; L04-C01

inis Page Blank (uspto)

⑩ 公開特許公報(A) 昭63-210092

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

每公開 昭和63年(1988)8月31日

C 38 B 15/00

Z-8518-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 単結晶製造法

②特 願 昭62-41343

②出 頭 昭62(1987)2月26日

母発明者 山崎

秀樹

東京都港区芝浦1丁目1番1号 株式会社東芝本社事務所

内

⑪出 願 人 株 式 会 社 東 芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

②代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

明 網 名

1. 発明の名称

单档品製造货

2. 特許請求の範囲

単結品引上用のルンボ内の単結品原料的被に上下方向の移動磁界を加え投撑することを特徴とする単結品製造法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

本発明はシリコン、Galls等の半部体の単結品鍵 遊汰に関する。

(従来の技術)

I C, LSI, パワー半海体の狭となるシリコン(Si)、ガリウムヒ海(GaAs) 切の半導体単結晶は、 現在主にチョクラルスキー法により観遊されている。

チョクラルスキー法による単結品引上において 問題となるのは原料徴放中の熱対説による結晶欠 筋の発生、あるいは不純物の混入及びその数度の 不均一さ等である。

この問題を解決する為の1つの手段として、例 えば、特公昭58-60853号にあるごとく静磁界を加 え熱対流を抑制する方法がある事は良く知られて いる。

即ち、例えば51では石英(S10。) 段のルツボが単 結晶の原料磁被と共に高温に加熱されており、ル ツボ材料のS10。中の酸素が原料磁液中に溶解する。 ルツボ及び単結晶の原流磁液はルツボの外傾面よ リヒータで加熱されている為、原料磁液にはルツ ボ壁に沿って壁を洗う様に熱対流が生じ、ルツボ 壁よりの酸素の溶解を促進する事になる。

これに対し静磁界を加えると、磁界に直交する 方向の運動(ここでは対流)を制動する力が動き、 熱対流は抑制される。それに伴いルンボ膜より般 素の角解散も減少する事になる。

・(発明が解決しようとする問題点)

パワー半導体報子用等、高い比低抗を要求されるS1ウエハーについては低酸辨譲度のウェハーとせればならず節磁界を印加して行う単約品の製造

依の効果は大きい。

静磁界を印加するSi 単結品の製造法は低酸粉調度の単結晶を得るには優れた方法であるが、熱対流が抑えられる事により、ルツボ銀近傍(即ち、ウエハーの周辺部)の酸素濃度が中心部に比べ高くなると言う、ウエハー面内の不均一性を呈する。 LSI、超LSI デバイス用のウエハーとしては、その少留まり上ウエハー面内の酸素濃度分布の均一性が強く要求されるものである。又特に低酸素濃度の要求よりは前定の濃度が均一に保たれている単純品が要求される。

GaAs単結晶についても、酸素濃度の点についてはSiとは異るが結晶の格子欠陥の無い均一質な単結晶が要求される事はSiと同様である。

本発明は前記のデバイスより来るニーズに対応 した格子欠陥の無い、又均一な組成の単結晶を得 る事を目的とし、ルツボ内の単結晶原料版被に上 下方向の移動磁界を加え、上下方向の抵押を行う 事により、組成分布を均一にすると同時に温度分 布も均一となり、安定した引上げが行える単結品

の安定した流れになるまでに数分程度の長い時間 が、かかるという問題がある。

S1. GaAsの溶液状態での動物性保敷はそれぞれ、0.4×10-6, 0.3×10-6 に対し水は1×10-6 (単位はいずれもm²/s) であり、水より粘性が小さくいちサラサラしているものである為単結晶を回転させ撹拌しようとしても全体が撹拌されにくい。また、強液の組成が均一になる機に充分に摂拌されるみでは不充分である。 とり、のの解析結果が示すごとく、 強液上部を単純品にて回転させ撹拌する事により、 回転流に造心力が働き、 周力向へ押し広げられる事になる。 後方向の流れはルンボ壁に当り、 下方に向い、中央部で上へ向う流れのパスを生ずる。

第4(a)図は流線、即ち流れのパスを表わしており、第4(b)図は各部での流れの強さも表現するように、矢印の方向と大きさで流線を表わしている。矢印の大きさが流れの強さと一致する。この例では、単結品4は10cpm で図転させ、ルンボ

製造法を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段及び作用)

格子欠陥の無いGaAs単結晶、あるいはウエハー面内の均一な酸素濃度を有するSi単結品を作るには、煎じ詰めると、単結晶原料酸液自体が均一である事、及び間被界面での温度が安定した。一旦成長した単結晶の一部が再搭解し欠陥のもととなる)。 従来行なわれている、静磁界印加の効果としなり、 従来行なわれた原料が煮えたぎった状態となり、 効態溶験された原料が煮えたぎった状態となり、 みずにより表面、即ち凝固外面の温度が安定する 単が載げられる。又引き上げている単結晶を何候 させる事により触被を回転方向に摂搾し、過被の 組成の均一化が計られているが充分ではない。

回転による機律のみでは充分でない型由として、 流体解析の結果解った平だが、 融被は粘性が小さ いのに対し、見かけ上の慣性が大きい事から、 提 律しても、なかなか流れが広がらず、又平衡状態

は逆方向に 2 rpm で回転させている。また、ルツボ内径は 340 mm、 幽被高さは 175 mm、 単結品の径は 160 mm としている。

回転方向の抵押により径及び上下方向の流れを生じさせる影響係数として激散の動粘性係数、ルンボの大きさ、形状、融液の深さ、単結晶の径、単結晶の回転速度、熱対流の大きさ、その値多くのものがあり、最適条件を選び出す事はかなり難しい。又回転方向の撹拌により径及び上下方向の安定した流れになるまでには10分ポーダ以上の時間がかかり、その間条件が変る事もあり、再現性が保つ事は非常に難しい。

(奖 施 例)

以下、本発明の一実施例を図面を参照しながら 説明する。

本発明は第1関にその縁成を示す通り、充分な 抵律の為には径及び上下方向の確実な規律を必要 とする事に注目し、ルツボ1の外部に上下方向の 移動磁界を発生する交流マグネット2を置き上下 方向の移動磁界5により、リニアモータの原理に てルンポ1の内部の単結品原料融被3を上下方向に抵押するものである。上下方向の抵押は経方向の流れも誘発し第1図に示すごとき抵押流6を生じる。この抵押により融液の組成は均一になり又温度も均一となる。S1、Galaは認識性を有しており、例えばS1の場合1420℃の解融状態での無気伝酵度は1.3×10°s/ca程度である。

導電体に移動磁界を加えると、導体に程圧が構 起される次電流が流れ、これと磁界とで移動磁界 方向の力が発生する。

風被に加わる力 F は次式で与えられる。

但しkg;定数

B;力を発生する位置での磁界密度

て;交流マグネットの極ビッチ

f: 印加键题周波数

また、鉄心表面より2離れた所での磁界密度は、

$$\beta = B_{\alpha} (1 - \dot{\beta}) \exp(-\alpha \frac{\pi}{2} \cdot Z) \cdots \cdots \qquad \textcircled{3}$$

A。! マグネット表面での磁束密度

β;磁被中での磁束の減症係数

に比例して減衰する。

又のより2次電流による減衰は周波数 f に比例する。

以上、マグネットの形状 (これにより r が決る) 及び配置 (これにより 2 が決る) と 関波数 f によ り波 致が決る為、周波数を変える事により 抗 f 深 さを選ぶ事ができる。

又開放数が決まれば磁束街底を変える事により収搾力を陽節できる。従ってマグネットに加える、周波数及び触流を増気的に設定する事により、所要の損搾力が確実に得られ、常に最適な撹搾力が得られる様に調節できる。電磁力により直接機械を撹拌する為に応答も良く、単結品回転による回転力向の摂拌と併せ確実に摂拌が飼御でき、再現性も確実に期待できると共に融液の減少等の変化に合せた撹拌飼御も容易となる。

・移動磁界を発生させる交流マグネットは多相交流電弧により励磁されるものでありそのいつくかの何を第2回に収げる。

第2(a)図は2損3相のリングコイル形マグネ

a;空間減衰係数

2;マグネット表面からの距離

ここで減衰係数 β は移動磁界により厳液に誘起され流れる 2 次電流損失により生じるものであり、

$$\beta = k_1 \sigma \cdot \tau \cdot f \left(1 + k_2 \frac{d}{r}\right) \cdots \cdots \cdots \qquad 3$$

·但しk」, ku;係数

α;磁液の導電率

d: 過波の厚さ

前記の式はフレミングの左手の払用と右手の法 則より容易に沸き出される式であり、機律力下は 確束密度Bの2米と電源過波数に比例する事が解 る。

又②。②式は理論式の一部を実験式で補正したものであり、②式の物理的意味としては、磁束物度は、融液中に2次電流が誘起される事による減衰"(1-4)"と物理的距離による減衰項"exp"の2つの要因により減衰する事である(第1卤参照)。即ち距離による減衰は、極ピッチ(マグネットの高さに比例するものである)はマグネットにより決るものであり一定とすると、距離のexpoentiol

ットの所面図を示す。U相+側コイル、V相+側コイル、W例+値コイル及びU相-側コイル、V相-側コイルのS組のコイルのS組のコイルのS組のコイルのS組のコイルのS組のコイルのS組のに示す機に3相電数を接続すると、U,V,Wの-側が正極(N操)、U,V,Wの-側が合って関係が上から下へ移動する移動磁界を発生する。又U相とW相を入れ換えれば相回転は逆になり移動磁界の方向、即ち掛押方向も下から上へと逆にな

リング状コイルとする事はコイルがルツボを假 う様に配されルツボの全周に耳り均一な上下方向 の揖拝力を与えられる。

第2図(b)図は2個2相の例を示す。地級が80°の位相差を持つ2相電級で駆動するものであり、第2(a)図の2個3相と阿祿に上下方向の移動破界を生ずる。

2個2相のほうが2個3相に比べコイルの数が少ない為、高さが小さくでき、機械的な寸法制め

がある場合に有利となる。

第2(c)図は単極3相の場合の例を示す。この 場合には前記2例の2種タイプとは異なり単極で ある為、移動磁界とはならず交番磁界となる。交 番磁界を加えた場合には、単相の誘導電動機の回 転する原理と同様に、静止している物を始動する 力はゼロであるが、一旦どちらかへ動き出せばそ の方向に動かし抜ける力を発生する。

従って単価3相の場合には撹拌方向を任意に退 択する事はできないが、コンパクトかつ簡単な構 流で済むと貫うメリットがある。

以上3例についてはルツボ全周を関う様リング 状コイルにて構成されているマクネットの例を示 したが、全別に且らずその1部にのみ上下方向の 撹拌をしても、それなりの効果は得られる。

またルツボの底部あるいは上面を半径方向に扱 搾する様なマグネットを配しても関係な効果が得 られる。

どんなマグネットをどのように配するかは引上 機の機械構造とも絡み、どうするのが最適かは一

以上述べたごとくC Z 独におけるS1、あるいは Galsの単結晶の製造においてルツボの外部より上 下方向の移動磁界を加え上下方向に撹拌する事に より単結晶磁液は全体が確実に撹拌される。

職被全体を良く債搾する事により租成が均一になると共に温度も均一となり、欠陥の無い均質な単結晶を符る事ができる。

提弁は電磁力により融液を直接提弁する為確実 であり又再現性、関御性に優れているものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本希明の機略を示す図、第 2⁹(a),(b),(c), 図は交流マグネット 2 のコイルの構成図、第 3 図 はヒータを 3 分割しコイルと共用する場合の例を 示す図、第 4 図は断面形状であって隐蔽を単統品 を回転させて損搾した時の液体解析の例を示す図 である。

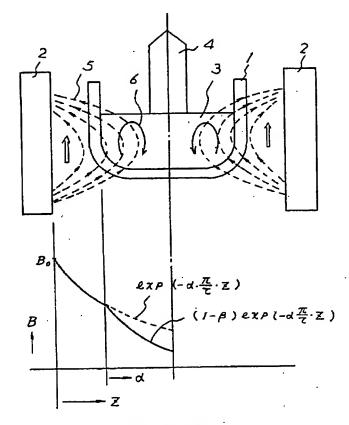
- 1 … ルッポ
- 2…移動磁界発生交流マグネット
- 3 … 原料磁被
- 4 … 単結品

極には言えぬが、概略次により決める。

まず機械条件上、マグネットを配する所を、ル ッポの周囲にするか、底部又は上部にするか、さ らにルッポの周囲に配する場合にはチャンバーの 内部に置けるか、外部にしか置けないかを決める。

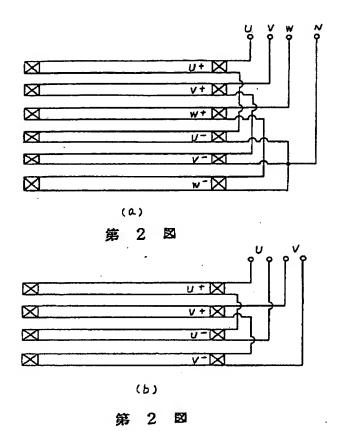
先に述べた様にマグネットの寸法、特に高さはマグネットのタイプにより異り、高さの例約が厳しければ単極ー3相あるいは2相ー2相を選ぶ。まだ先の②式に示すごとく、距離による磁束物度の減数は極ピッチ(植間の寸法であり、マグネットの距離が大きくなる場合にロップネットの高さを大きく取る必要がある。

単極 - 3 相のマグネットの代りにルツボを関う 様に配されているヒータを第3 図のごとく3 分削 し各相1ターンコイルとし、ヒータと共用する事 もできる。但しこの場合には原料の溶験に必要な 所定の発熱を必要とする為、必要な頻沖力の誤整 は①式に従って周波数を変える事によって行う。 (発明の効果)

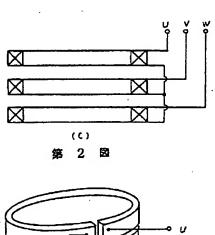


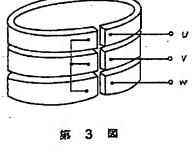
第 1 図

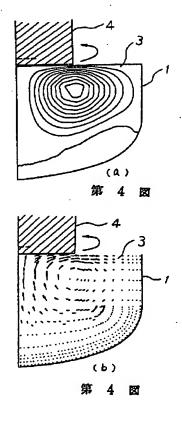
特開昭63-210092(5)



a tale







THIS PAGE BLANK (USPTO)

..... Je Blank (uspto)